(54) HAND-CARRIABLE MEASURING INSTRUMENT

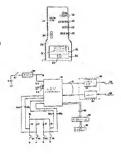
(57)Abstract:

PURPOSE:

To obtain a hand-carriable measuring instrument which can be operated easily by housing a transmitter-receiver which measures the distance to an object, etc., by transmitting a certain type of energy and receiving reflected signals from the object under the control of a CPU in a portable housing.

CONSTITUTION:

A hand-carriable measuring instrument 1 is provided with a transmitter 201 which transmits signals 202, for example, ultrasonic signals to a target object, a receiver 203 which receives reflected signals 202', and a CPU 210 which is coupled with the transmitter 201 and receiver 203 so as to obtain measurements. The CPU 210 is provided with a storing means for storing a plurality of measurements and a calculating means which calculates the area and volume of the



object from the stored measurements. At the time of measurement, the instrument 1 is directed to the object and a measure button 102 is pressed, and then, the measurements are displayed, stored, and so on. After desired measurement is performed, the area and volume of the object can be calculated by using a calculate button 105. Therefore, the instrument 1 can be operated easily for measuring the distances to many different objects and locations and the lengths, areas, and volumes of the objects and locations and can give accurate data.

印日本国特許庁(IP)

① 特許出頭公開

3 公 開 特 許 公 報 (A) 昭64-57112

MInt Cl 1

庁内整理番号

43公開 昭和64年(1989)3月3日

G 01 B 21/02

H-8304-2F

審査請求 未請求 発明の数 1 (全8頁)

の発明の名称 手持ち測定装置

到特 関 昭62-274599

63出 顧 昭62(1987)10月29日

優先指主張 @1986年10月29日@米国(US)@924390

総別記号

63条 明 者 レスリー エイ ウイ

アメリカ合衆国 カリフオルニア州 94121 サンフラン シスコ サーテイセヴンス アベニユー 663

63 発明者 ワイ チ ラム 香港 コーズウェイ ベイ ワトソン ロード 15 ヴィ クトリア センター 23エス

の出 頭 人 ウインラム コムパニ アメリカ合衆国 カリフオルニア州 94121 サンフラン シスコ サーテイセヴンス アベニユー 663

の代 理 人 弁理士 中村 稔 外4名

1. 発明の名称 手持ち測定装置 2. 特許請求の範囲

- (1) 持ち運びできる手持ち測定装置であって、信 号を標的物体に伝送するためのトランスミッタ 手段と、標的物体から反射した信号を受信する ためのレシーバ手段と、測定値を得るために動 作上、トランスミッタ手段及びレシーバ手段に 結合されたプロセッサ手段と、を有し、該プロ セッサ手段が複数個の測定値を記憶するための 紀億年段と、紀億された複数個の測定値から預 積及び体積を計算するための計算手段とを備え、 さらに、プロセッサ手段に結合されていて、測 定値並びに計算された面積及び体積を選択的に 表示するためのディスプレイ手段を有すること を特徴とする手持ち測定装置。
- (2) 手持ち測定装置を埋的にねらいをつけるため のビューファインダ手段を有し、該ビューファ インダ手段は標的像をディスプレイ手段に投影 するように配置されていることを特徴とする特

許請求の範囲第(1)項記載の手持ち測定装置。

- (3) 第1のボタンの押しに応答して測定値を出し、 第2のボタンの押しに応答して測定値から面積 乃び体積を計算するように動作できることを非 待とする特許請求の範囲第(1)項記載の手持ち測 定装置。
- (4) 手持ち測定装置は人の手で持てるように寸法 決めされ且つ形作られたエンクロージャに収容 されていることを特徴とする特許請求の範囲第 (1) 項記載の手持ち測定装置。
- (5) ビューファインダ手段は手持ち測定装置のエ ンクロージャ内に折りたたむことができること を特徴とする特許請求の範囲第40項記載の手持 ち測定装置。
- (6) 測定値を複数個の異なる測定単位に変換する スイッチング手段を有することを特徴とする特 許請求の範囲第(1)項記載の手持ち測定装置。
- (7) 複数の幾何学に罪なる形状の物体の面積及び 休積を計算するための計算手段を有することを 特徴とする特許請求の範囲第(1)項記載の手持ち

测定装置。

3. 発明の詳細な説明

(発明の分野)

本発明は非接触距離測定装置に関し、特に、非 接触で距離及び長さを測定しそして動作上単純な 方法で距離及び長さから面積及び体積を計算する ための手持ち測定装置に関する。

(発明の背景)

歴史的にみて、職業上またはそうでなくても人は目側から得られる精度よりも高い精度で物体の 寸法を制定しようと努力するとき、人には一般的 に2つの選択がある。すなわち、周知の定規又は 巷尺のような機械的な測定手段を使用する選択と、 電磁波又は超音波を用いる電子装置を使用する選 収である。

定規や巻尺のような機械的な創定年段は持ち選びでき且つ使用法が簡単であるが制定補度及び測定範囲に載しい報的がある。巻尺を使用して正確な距離又は長さの測定値を得ることの困難性を離れるがよく知っている。巻尺の反対側の場合は直面が別の人が特たなければならず、また参尺を直

ぐでなければならず、また正確之水平又は無直でなければならず、また巻尺をねじったりしてはならない等の問題がある。一般的には、1 ヤード 策が必要でありそれに付随するコミュニケーションの問題があり、また結果は通常あまり正確でといってはないしすぐには得られない。さらに、測定装置との接触により被測定物体を損傷させるおそれが常にある。

これに対して、電子側定装置は精度が高く、被 別定物体の損傷がない。しかしながら、これらの 利点を達成するためには一般的に操作上の複雑さ、 同間さ及び高コストを覚傷しなければならなかっ た。

距離を制定するために電磁液や容液を使用する 根念は当核技術において周知である。根々の全体 的に高い構成の方法が開発され、それらの方法が しては、任活液と反射液の位相比較(米間特許第 2,956,472号)、二重像オーペラップ(米 国特許第3,274,914号)、超音波時間遅れ (日本国特許出願公告昭47-48408号公報) 強度比較(米国特許第4.518,253号)がある。従来技術の多くは特定の用途に向けられれ取 産業別においてボンネットとフェングとの間のす 当間を検査するための装置に関し、米国特許第 3.274,914号及び米国特許第4.518,253号 はカメラについてであり、米国特許第3,765,764 号は学額的用途及び工学的用途の度標例変装置に 関する。

かくして、電子側定装置における従来技術は極 めて正確であること及び特定の用途に用いられる ことを強調している。一般的に、装置は複雑であ り、特定の技術及び手順を必要とする。これらの 高補度の寸法を便利で低コストの装置に利用して 仕事及び家庭の測定面での必要に対処できると考 えている人は個ない。

(発明の概要)

日常の仕事又は家庭用に向いた持ち運びでき、 操作が簡単であり、そして低コストであるが正確 な測定装置を開示する。

広くは、本発明は、峻る形態のエネルギ(例えば、電磁信号又は据音波信号)を伝送し、伝送したエネルギの反列を受信して距離又は、の例ううな行なうためのマイクロプロセッサ制御のトランスミッタノレシーバ組合せから成る。シングリは、サウンサングに変容され、このエンクロージャは、関やできる観光でいる。片手だけで楽に提作できる。例如ボインがで、からジングに述べて設けられている。別なで、として計算した情報を使用者に表示されたの表示変が設けられている。表示を必要はいるれている。

本発明の好ましい実施例では、制御マイクロプロセッサが4つの指押しボタン(MEASURE, CLEAR, CALCEL/ARSEL)から命令情報を受けて、かかる債権に応答してトランスミッタ/レシーパいの受情では、それにより伝送された信号の受信された(反射された)信号から距離の測定値を得るように連結されている。マイクロプロセッサは、人が例えば最後の2つの距離の測定値か

ら間積の測定値又は最後の3つの距離の測定値か ら体積の測定値を得ることができるようにシーケ ンス測定値を記憶するように動作する。

本発明の変形例では、所望の寸法が測定されて いるかどうかを確めることのできるように組込み ビューファインダが恐けられている

本発明の別の実施例では、装置の後離は設置を 例えば壁にぴったりと配置することができ、それ により装置をその壁に対して迅度にじ、その壁か ら別の壁までの距離の正確な別定を可能にするこ とができるように埋破されている。

装置のもう1つの特徴は装置を正確に水平にし て正確な測定を行なえるようにするレベルメータ にある。

操作にあたり、本発明の装置を測定すべき寸法 に治って配向し、MEASUREボタンを押して トランスミッタノレシーバ組合せを動作させ、そ れによって距層の測定を行なう。 測定は低±参照う かめに且つ所望の寸法が事実、測定されたかどう かを譲めるために表示される。次に値をマイクロ

プロセッサで記憶する。面積を側定するために、 装置を被側定物体の適当な第2の寸法に沿って配さ 前し、板EASURBボタンを再び即し、過2させ る。この時まにないて、もしGALCULATBボタンを押すとマイクロプロセッサは2つの既に ボタンを押すとマイクロプロセッサは2つの既に 記憶併望する。ではを掛け合わせる。もし体積 が、要素する。となるでは、一般では、一般では、 MBASURBボタンを再度押し、測定値を表示 しこのの記載である。も しこのの記載である。も しこのの記載でと解えてとにより 体積が計算なでとれる。。 は循が対象では、 は個が計算などのにより 体積が計算なには、 は個がはなれて表示される。

一郎正確な測定のためには、そしては号を反射 するための有利な標的平面のない成る物体の測定 を容易にするためにクリップ、スタンド、吸着カ ップを備えたレフレクタを被測定物体に取付ける。 その他の形状の物体の測定を行なうためには、 マイクロプロセッサをプログラミングして円、円 柱、球又はその他の異形の物体の面積及び体積を 計算し、それにより特殊な測定を行なう。

かくして、本発明はとり分け、移動するエンタープライズ、デザイン、建造物、内装、及び包装 又は特定の測定上の必要性を持つ仕事等に役立つ。 本発明は又、全ての種類の家庭上の測定に役立つ。

本発明の性質及び利点の一層の理解のために本 明相書の残りの部分及び添付の図面を参照する。 (事飾例)

ルメータ 1 0 6 とメートル/フィート単位スイッチ 1 0 7 とが取付けられている。

表示窓101 出その上部に、クロスへア109 と、3つの例定値についての数字表示の接出し位置(これらの終出し位置は窓に「1」、「2」、 「3」として表示されている。)及び「R」と表示された計算結果位置とを備えたビューファイン グスクリーン108を有している。

第1日図はハウジング100の前部を示す本装 窓の正面図であり、この前部は伝送エネルギを出 すように111のところで孔明けされ、そして伝 送エネルギの反射を受け入れるように112のと ころで孔明けされており、ビューファイングレン ズ113が設けられている。

第1 C 図は装置1の斜視図であり、ハウジング 100の常もかに満出したコーナを備えた全体と して平らな頭面と、測定を行なっために測の全体 として平らな面に載る全体としてでな底面と、 を示している。ハウジング100の後額にはオン オフスイッナ114及び間後表示だ115が考え る。ハウジング100の後離は、オンオフスイッチ114及び電池麦示灯115がハウジング100 の後部の縁を嫁えて突出しないように中央が凹み、 物態の縁は際記している。

第1F図は折りたたみビューファインダ120

を備えた本発明の変形別を示している。 拠作者は 折りたたみピューファイング120 を通して見て、 分が被別定物体の正しい部分にねらいもつけて いることを確認し、もしレフレクタ118 (第1 E 図)を使用している場合には装置1を上記正しい部分にねらいをつけているかどうかを確認する。 クロス・ア129によってねらいが容易になる。 点線は折りたたみ位置でみしている。

ハウジング1000は片手に適合するように寸法 次めされており、このハウジング100に巻き付けた片手の指でボタン102~105を楽に慢け することができるようになっている。レベルメーク106は、水平度を必要とする側をそ行なうと きに装置1が完全に水平であるようにするのに使 用される基準線を備えた単純な他レベルである。 単位スイッチ107は測定をメートル又はフィート単位で、或いは当面の仕事に適切なその他の単 位で行なうための表現して、またのよとエーフ マインダスクリーン108又は折りたたみビュー ファインダ120を用いることにより装置10検用者は装置16機的とを容易に接合させることができ、それによって適当な寸法が測定されているようにする。もしてフレクタ1080グロスへ下109又は折りたたみビューファインダ129のクロスへ下129年レフレクダ118の馬点に容易に合わせることができる。

第2回は装置1の全体的な電子回路設計を示す 略図である。オンオフスイッチ114は直波電源 B、例えば乾電池、光電式電池又は大陽電池にギュレータ200を介してマイクロプロセッサ210 に接続され、レギュレータ200は電源からの電 圧を調整して電源電圧Vccをマイクロプロセッサ 210及び装置のその他の要素に与える。測定の 単位、たとえばメートル又はフィートはスイッチ、 マイクロプロセッサ210に連結されている。マイクロプロセッサ210にに発結されている。マイクロプロセッサ210に連結されている。マイクロプロセッサ210は、ROM及びRAMと、 装置しの動作を制御するための制御可能出力と、 別定された距離及び長さの値から面積及び休積を 計算するための計算可能出力と、を有する。

マイクロプロセッサ2 1 0 は制調バス2 1 2 でトランスミッタ/レシーバ部分2 0 0 に接続されいか。第2 回に示すように、トランスミッタ部分の201 とレシーバ部分2 0 0 3 とから成る。トランスミッタによるエネルギ伝送はマイクロプロセッサ210 で開始され、このとき、制御信号を制調バス212でイクロプロセッサ2 1 0 に伝える。周提に、レシーバ2 0 3 による反射エネルギ2 0 2 ′の受取的は削調バス2 1 2 でマイクロプロセッサ1 0 に伝えられる哲等によりマイクロプロセッサ1 0 に示される。

トランスミッタ/レシーバ組合を部分200の トランスミッタ解分201及びレシーバ網分203 は、伝送されたエネルギ202が電径の形態であるか電気光学の形態であるか音気の形態であるか 質の形態であるかなの形態であるか 組音波の形態であるか又はその他の形態であるか に応じて当該技術分野で周知の種々の形態を探る ことができる。

距離に関する信号伝送、信号受係、及び信号処理の開示の例は米国特許第2956472号、同第3274914号、同第4518253号及び 日本国特許出願公告昭47-048408であり、これらの開示をここに組み込む。

トランスミッタ/レシーバ組合と部分200の 動作の制御及びマイクロプロセッサ210で得られて引き続き記憶された側定値の慢件を行なうために4つの押しボタン102~105が設けられており、それぞれメジャー(HEASSURE) クリワー(CLEAR) カルキュレート(CALCULATE)、ネャンセル/リセット(CANCEL/RESET) (第1回)と表示されている。これらはばね押しボタンであり、これらのボタンは押されたとき電源電圧 V ccと (抵抗R1~R4のうち関連した1つの抵抗を介して)、接地との間の回路を入れ、それによって命令哲等を出力し、この命信器 号は105 aのうちの1つのラインを介してマイク

ロプロセッサ210に伝えられて測定又は計算プロセスを開始させ、これらのプロセスについては 事情に応じて後述する。

関定プロセスはメジャーボタン102を押すことにより始まる。電圧負荷をマイクロプロセッサ 210にかけるとマイクロプロセッサと 10にオーシスミックノレシーバ組合せ磁分200を動作 きせ、そしてトランスミック 210にエネルギ信号 202を出方させる。レシーバ203は装置 10ねらいがつけられている標的からの反射エネル 任信号 2021を受信し、でしてから登慢化の東ボ中央バス212を介してマイクロプロセッサ 210に伝えられる、するとマイクロプロセッサは出力信号 202/202 での傾的までの移動距距の測定を使ぎすることができる。

次に、マイクロプロセッサ210はデータバス 205を介して、今、次定された距離の値をディ スプレイロジック205に送り、表示ロジック 205は今測定された値をディスプレイ1010 どこに示すかを決定する。これは測定のシーケン 各側定値が得られると、これはレジスタスタッ ク等の記憶要素(図示せず)のマイクロプロセッ サ210で記憶される。 画積及び体積の計算につ いては、記憶要素(図示せず)で記憶された値を 順次アクセスして使用し、それにより所望の測定 値を計算する。

カルキュレートボタン105を押すことにより マイクロプロセッサ210の計算機能を開始させ る。これにより、マイクロプロセッサ210で記 憶された値を所望の測定値を出すように組合せる。 たとえば、本発明の一実施例では矩形の物体につ いて2つの測定を行った後、マイクロプロセッサ 210で記憶された2つの長さの値を掛け合わせ て測定された矩形の面積を出す。もし、第3の寸 法を測定して記憶すると、これ又掛け合わせて中 実矩形の物体の体積を出す。本発明の別の家権例 では、もし被測定物体が円形であれば、円の直径 を適切に測定した後、カルキュレートボタン105 を押すと、マイクロプロセッサ210がその直径 を1/2にし、その結果を2乗し、そしてπを掛 けて円の面積を得る。もしキャンセルボタン104 を押さなければこの値をマイクロプロセッサ210 に記憶させることができる。かくして、もし四柱 の休積の測定をしようとする場合、メジャーボタ ン102を使用し、引き続きカルキュレートボタ ン105を押して円柱の長さの測定を行ない、面

標に長さを掛けて円柱の体積を得る。 同様にして、 球の体積を求めるには直径を測定し、これを1/2 にし、次に3乗し、それから(4/3) πを掛け る。このようにして異形の物体の面積及び体積を マイクロプロセッサ210で計算することができ る。

キャンセルノリセットボタン [04 を押すこと によりディスプレイ [0]に表示された傾の全て 及びマイクロプロセッサ 2 10 に配信された値全 を消去し、そしてマイクロプロセッサ 2 10を リセットして次の測定又は計算を行なう。

クリアーボタン103を押すと厳後の値につい ディスプレイ101がクリアーされ、そしてマ イクロプロセッサ210で記憶された版後の値は 消去されるが、ディスプレイ101に表示された その他の値はクリアーされず、マイタロプロセッ サ210で記憶されているその他の測定値も指去 されない。

オンオフスイッチ 106 をオフにして装置 1を リセットし、ディスプレイ 101をクリアーして

マイクロプロセッサ 2 1 0 で配憶されている全て の測定値を消去する。オンオフスイッチをオンに すると装置 1 のための電力が生じる。

第3図は矩形の物体の測定についての装置1の 操作を示すフローチャートである。装置1を301 で動作させ、次に測定の際に使用すべきはユニッ ト302を選択しそて装置303にねらいをつけ る。ねらいをつけるには、装置304をレベリン グし、そして物体の標的又はレフレクタの標的の いづれかにねらいをつけてもよい。ねらいをつけ た後、309で信号トランスミッタを動作させそ して信号レシーバを310で動作させることによ り距離を測定308する。出力信号と反射信号を 3 1 1 で比較して 3 1 2 で距離の値を決定する。 次にこの距離の値をディスプレイ位置 n (nはど のような測定を行なうかによって1、2、又は3 である。)においてい313で表示される。もし 表示された値が偶然間違った標的にねらいをつけ たことにより正しくないように思われる場合、又 はもし使用者から異なる方法で測定を行おうとし

た場合、使用者は316でディスプレイをクリア し、それによりこの最後の値のメモリをクリア しそしてねらいづけステップ303から操作を 繰り返す。もし表示された値が所望の測定を反映 していればこの値を317でメモリレジスタnに 記憶させる。もし、この仕事で行なうべきそれ以 上の測定319、例えば別の寸法の測定があれば、 ねらいづけステップ303から操作を繰り返す。 もしこの仕事についてもう測定を行なわないなら ば、そして第1の測定320のみがあったならば 使用者は表示された値に着目して321でキャン セル/リセットし、それによりディスプレイをク リアーしてマイクロプロセッサのメモリを消去す る。もし所与の仕事について行なわれた最後の測 定が322でなされた第2の測定であれば、そし て使用者が面積の計算を行なおうとする場合、計 算機能を開始323させ、面積を計算324し、 そして面積の値をディジタルディスプレイ(第1 A図参照)のR位置において325で表示する。 所望の測定操作は今完了されており、使用者は

329でリセットし、それによりディスプレイを クリアーしてこの特定のシーケンスの値についてし のマイクロプロセッサのメモリを消去する。 2の 研定の仕事においてなされた最後の郷定が第2の 研定でなければ(また、これは第1の 棚定でもな く、第3の測定に類ならないので)、計算機能 326により体積327を計算する。この計算は 3つの配性された寸法値を掛け合わせることによ り行ない、そしてこの値は328においでディス プレイR位置で表示される。次に、使用者はリセ ットして次に銃く側定。330を行なう。

第1 A 図を参照すると、操作において、使用者 は装置 1 を手に持ちそしてこれを被測定物体の縁 の後端で位置決めする。次に、使用者は装置 1 を 利定に適した機的にねらいをつけそしてメメジャー ボタン1 0 2 を押す。上述のようにして、測定値 を表示し、そしてクリアーか又は記値かのどちら かを行なう。故測定物体の近接側と接合とた装置 の 0 後端で棚定を行なう。装置 1 の後端で棚定を 開立して、装置 2 を、たと えばその後端を側壁に当てて配置して部屋の内の りを測定するのが良い。

もし、装置Iのねらうべき標的がなければ使用 者は測定に通した位置にレフレクタ1 [8 (第1 E 図参照) を準備し、装置 1 からレフレクタ118 まで測定を行なう。

所望の測定を行った後、カルキュレートボタン 105を使用して顕積及び体積を計算することが できる。

要するに、木発明は多くの異なる物体及び場所 の距離、長さ、面積及び体積を確定するための段 作が間単であり且つ正確な手段を提供することが 分かる。上紀の説明は特計請求の範囲で定められ た本発明の範囲を限定するものと解してはならな い。

4.図面の簡単な説明

第1 A 図は、手持ち操作に適したハウジングの 形体を示す本発明の平面図である。

第1B図は、第1A図の本発明の前面図である。 第1C図は、第1A図で示された本発明の斜視

図であり、全体的な形状を示す図である。

第1D図は、指示プレート及び電池室ドアを示す本発明の底面図である。

第1 E図は、本発明に使用されるレフレクタ及 びスタンドを示す図である。

第1 F 図は、折りたたみピューファインダを備 えた変形例を示す本発明の別の斜視図である。

第2図は、本発明の全体的な電子回路のブロック図である。

第3回は、本発明の動作を説明するフローチャートである。

1……手持ち測定装置、

100……ハウジング、 101……表示窓、

102~105 … … ボタン、

106……レベルメータ、

107……単位スイッチ、

108 ビューファインダスクリーン、

109 クロスヘア、

118 レフレクタ、 119 スタンド

